

(11)Publication number:

63-244641

(43) Date of publication of application: 12.10.1988

(51)Int.CI.

H01L 21/68 H01L 21/52

(21)Application number : 62-075820

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

31.03.1987

(72)Inventor: KASHIMA NORIYASU

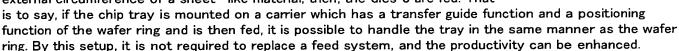
OKANO KEITARO SASAKI KAZUYA

(54) DIE FEED AND TRAY CARRIER DIE-FEEDER

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the productivity by a method wherein a chip tray is positioned and mounted on a carrier where a positioning part and a transfer guide part which are shaped to be identical to the positioning part and the transfer guide part are formed at the external circumference of a sheet-like material and a die is fed.

CONSTITUTION: The outer circumference of a sheet where two or more dies 3 are glued is held by a wafer ring where a positioning part 40 and a transfer guide part 39 are formed at the external circumference of a sheet-like ring material; the dies 3 are fed to a die bonder of the type to feed the dies 3 or to an inner lead bonder by using a chip tray 32 where the two or more dies 3 are housed. In this case, the chip tray 32 is positioned and mounted on a carrier 38 where a positioning part 40 and a transfer guide part 39 which are shaped to be identical to the positioning part 40 and the transfer guide part 39 are formed at the external circumference of a sheet-like material; then, the dies 3 are fed. That





[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

即日本国特許庁(JP)

①特許出頭公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-244641

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)10月12日

H 01 L 21/68 21/52 21/68 B-6851-5F C-8728-5F

C - 8728-5F U - 6851-5F

ii-5F 審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

60発明の名称

ダイ供給方法およびトレイキャリアダイ供給体

②特 顋 昭62-75820

②出 顋 昭62(1987)3月31日

母発 明 者 加 島

規 安

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術

研究所内

⑩発 明 者 岡 野 恵 太 郎

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術

研究所内

⑩発 明 者 佐 々 木 和 也

東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中工場内

⑪出願人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

®代 理·人 弁理士 則近 憲佑 9

外1名

明 紐 書

1. 発明の名称

ダイ供給方法およびトレイキャリアダイ供給体

2. 特許請求の範囲

(2) 外周部に位置決め部および搬送ガイド部が 形成されたウェハリングを有するウェハリング ダイ供給体によりダイが供給される形式のダイ ボンダまたはインナリードボンダに上記ダイを 供給しかつテップトレイおよびキャリアからな るトレイキャリアダイ供給体であって、

上記チャプトレイは内部に上記ダイを複数個収容しかつ位置決めの係合孔を有するものであり、上記キャリアは被状部材からなりかつ上記係合孔に係合する被係合ビンを有して上記チェブトレイを位置決め支持しかつ外周部に上記でがあるよび搬送ガイド部と同形状の位置決め部および搬送ガイド部と同形状の位置がポンタまたはインナリードポンタにより扱送イギャリアダイ供給体。

3. 発明の静細な説明

(発明の目的)

(童樂上の利用分野)

本発明はウェヘリンクを用いたダイ扱送体によりダイが供給される形式のダイポンダまたはインナリードポンダに、トレイを用いてダイを供給するダイ供給方法およびこれを実施するためのトレイキャリアダイ供給体に関する。

(従来の技術)

半導体の製造工程においては、リードフレームや回路基板に半導体素子であるダイを固着する
ダイボンディング工程とかテーブに形成されたディングなどの工程がある。これらの作業に用いた
れる自動機であるダイボンダやインナリードは
がは、自動的に順次ダイが供給されるようになって
はいる。この供給形態には一般に2種類の形態が
広く用いられている。

すなわち、1つは第6図および第7図に示すように、半導体ウェへ(I)を可挽性シート(2)に貼着し、半導体ウェへ(I)をスクライビングした後、ダインングを施して多数のダイ(3)に分割し、このシート(2)の外周囲を、選杖に形成された板がかかなるウェハリング(4)に保持した形態で、このウェハリングダイ供給体(5)で供給する形態で、このウェハリングメイド部(8)としてガイド面(9)、(9)を具えていて、また位置決め部のとして、位置決め切りにはおよび押圧面(5)が設けられている。そして、この

このチャプトレイ四は板状の本体切には多数の収容孔図、…が形成されていて、これら収容孔図、…の中にダイ(3)、…が収容されている。そして、これらトレイダイ供給体図は、例えばXYZアームにより吸着独送され、供給テーブルに載せられて対域と同様にXY 6 の位置決めがなされて移載レバーにより移載されるようになっている。

上述したように、ダイの供給形態が2種類あるが、従来のインナリードポンダまたはダイボンダにおいては、いずれか一方に専用の供給装置しか設けられていないので、品積交換の際に、前工程の都合によっては他の形態に変更する必要が生じたときには、供給装置を全部交換しなければならず、多大な受用と時間を要し、生食性向上の著しい妨げとなっている。

(発明が解決しようとする問題点)

上述したように、ダイの供給には2つの形態 があり、インナリードボンダやダイボンダにはい ずれか一方に対応した供給装置しかないので、具 った形態で供給された場合は供給装置を交換する ウェヘリングダイ供給体(5)は、例えば図示しないマガジンに一定ピッテで複数 股収容されていて、ポンダに設けられたコンペア (6)(第8図)に下段から 風吹 1 個ずつ取出されて 搬送され、 この間ガイド面(9)、(9)とガイド体切、 切により 案内されながら供給テーブル 鍋に到建する。 この供給テーブル鍋に到達する。 この供給テーブル鍋には、位置決めピン 49、 53が複数されていて、到達したウェヘリングダイ供給体(5)は押圧体切により押圧面 50が押されて、位置決め切欠き(1)、 62 が位置決めビン 19、 53 に当接して、位置決めされる。

この供給テーブル傾は、直角 2 方向の位置調節と、回転調節とを行なう、いわゆる X Y 6 テーブルであって、図示しない検出装置からの指令にどり取出される位置にあるダイ(3)の位置および角度を位置決めする。位置決めされたダイ(3)は移戦レパー図に吸着されて、所定のポンディングされるべき位置に選ばれる。

さて、他の形態は第9回、第10回に示すような、 ナップトレイ四によるトレイダイ供給体のである。

ため、生産性向上に対して著しい前げとなってい ◆

本発明のダイ供給方法は上述の不知合を除去するためになされたもので、ウェーリングを用いるダイ供給方法のダイギンダやインナリードボンダに対して、供給機量を交換することなく、チップトレイを用いてダイの供給を可能にするダイ供が方法を提供することを目的とする。

また、他の発明のトレイキャリアダイ供給体は上述のダイ供給方法を実施するためのものである。

〔発明の構成〕

(問題点を解決するための手段と作用)

本発明は複状環状部材の外周に位置決め部および搬送ガイド部を形成したウェへリングで複数個のダイを貼着したシートの外周を保持してダイを供給する形式のダイボンダまたはインナリードボンダに複数個のダイを収容したテップトレイによりダイを供給するダイ供給方法であって、板状部材の外周に上配位健決め部および設送ガイド部と両形状の位置決め部および設送ガイド部を



形成したキャリアに上記チップトレイを位置失め 収置してダイを供給することを特徴とするダイ供 給方法である。

すなわち、ウェハリングの搬送ガイド機能および位置決め機能をもったキャリアにチャブトレイを蚊せて供給することにより、トレイをウェハリングと同様に取扱えるようにしたダイ供給方法である。

他の発明は外周部に位置決め部および搬送ガイド部が形成されたウェーリングを有するウェーリングがイ供給体によりダイが供給される形式のダイボンダまたはインナリードボンダに上記ダイを供給しかつテップトレイおよびキャリアを有するトレイキャリアダイ供給体であって、

上記チップトレイは内部に上記ダイを複数個収容しかつ位置決めの係合孔を有するものであり、 上記キャリアは板状部材からなりかつ上記保合孔 に保合する被保合ビンを有して上記テップトレイ を位置決め支持しかつ外周部に上記位置決め部お よび搬送ガイド部と問形状の位置決め部および撤

また、内部には、上面領に位置決めのための被係合ビン級。…が実設されている。これは4個一組でチップトレイ図の保合孔切に対応していて、被数組設けられており、チップトレイ図が位置決め数置される。そしてこのようにキャリア器上に複数個のチップトレイ図。…が位置決め数置され

送ガイド部が形成されて上記ダイボンダまたはインナリードボンダにより扱送位置決め自在なものであることを特数とするトレイキャリアダイ供給体である。

すなわち、ウェヘリングと同様な鍛送ガイド協能および位置決め機能をもったキャリアにチップトレイを散せ、かつチップトレイに位置決めの係合孔を設け、キャリアに被係合ビンを設けたもので、チップトレイは外形上従来のものと同様なので、両方のダイ供給方法に使用できる。

(寒 触 例)

以下、本発明のダイ供給方法およびこれを実施するためのトレイキャリアダイ供給体の詳細を第1図ないし第5図を参照しながら実施例により説明する。

最初にトレイキャリアダイ供給体別につき述べる。62はチップトレイで、従来のものと同様な外形、寸法をそなえて構成され、板状の本体図には、収容孔64が多数設けられていて、この中にダイ(3),…が収容されている。また四隅に位置決めのため

て、トレイキャリアダイ供給体別が構成され、これは上述したように、従来のウェハリング(4)と同様な搬送ガイド部四、位置決め部側を有しているので、ウェハリングダイ供給体例でダイ(3)が供給されるべき形式のダイボンダ、インナリードボングに対して供給しても同様に機能する。

特開昭 63-244641(4)

ペー切に政潜保持されて、所定のポンディング位 . 位に移載される。

なお、本実施例においては、キャリアの外形, 寸法はウェヘリングと全く同様に構成したが、搬 送ガイド部,位置決め部以外は、ダイポンダやイ ンナリードポンダの作動に建支えなければ多少異 ってもよい。

[発明の効果]

以上評述したように、本発明のダイ供給方法は、報送、位置決めに関しては同様な機能をもったキャリアにチェブトレイを位置決め設置して供給するようにしたので、供給装置を交換する必要がないから、生産性向上に基するところ極めて大である。

また、他の発明のトレイキャリアダイ供給体は 従来のチップトレイと共用できるチップトレイを 用いたので、極めてすぐれた交換性を有し生産性 向上に貢献するところ極めて大である。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例を説明する平岡區、第

2 図は河じく実施例のキャリアの平面図、第3 図は第2 図の国ー国線に沿った断面図、第4 図は実施例のチップトレイの拡大平面図、第5 図は第4 図の V ー V 殻に沿った断面図、第6 図はウェハリングダイ供給体の平面図、第7 図は第6 図の U ー で線に沿った断面図、第8 図はウェハリングダイ供給体によるダイ供給の説明図、第9 図は従来のチップトレイの拡大平面図、第10 図は第9 図の X ー X 縁に沿った断面図である。

- (3) … ダ イ, (4) … ウェハリング,
- (5)…ウエハリングダイ供給体、
- (8)… 敏送ガイド部(ウエハリング),
- 00…位置決め部(ウェハリング),
- BD…トレイキャリアダイ供給休,
- 523 … チップトレイ, 四 … 保 合 孔,
- 38 …キャリア,
- 四…搬送ガイド部(キャリア),
- 40)…位置決め部(キャリア),
- (48…被係合ビン。

